PAT-NO:

JP357154260A

D CUMENT-IDENTIFIER: JP 57154260 A

TITLE:

LATENT IMAGE FORMER

PUBN-DATE:

September 24, 1982

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SHIMIZU, OSAMI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME **CANON INC** COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP56038890

APPL-DATE:

March 18, 1981

INT-CL (IPC): G03G015/00, H04N001/30

ABSTRACT:

PURPOSE: To reduce the size of a titled device, to increase the speed of data transfer and further to prevent the generation of irregular latent images, ghosts, etc. by feeding image signals to memory cells thereby forming latent images on an insulation film.

CONSTITUTION: If conducting parts 11 such as metallic foils are electrically connected to the drain electrodes QID of transistors in memory cells MC formed of semiconductors and the surfaces thereof are coated with an insulation layer 12, the potential roughly equal to the output appears on the surface of the layer 12. Hence, the parts 11 are arranged in (m) lines × (n) lines, and the surfaces thereof are coated with the layer 12, thence the respective parts 11 are connected to the outputs of the corresponding memory cells, whereby the latent image former is constituted. The image data are inputted to and outputted from the device in exactly the same way as in the inputting and outputting of data to and from a semiconductor RAM.

COPYRIGHT: (C)1982,JPO&Japio

19 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公開特許公報 (A)

昭57—154260

⑤Int. Cl.³ G 03 G 15/00 H 04 N 1/30 識別記号 116 庁内整理番号 6805—2H 7136—5C ❸公開 昭和57年(1982)9月24日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

剑潜像形成装置

②特

質 昭56-38890

20出

图56(1981)3月18日

仰発 明 者 清水修身

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号キヤノン株式会社内

⑪出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子3丁目30番

2号

個代 理 人 弁理士 丸島儀一

明 組 會

1. 発明の名称

着像形成装置

2. 特許請求の範囲

(1) マトリックス状に配列された導電部と、前記 導電部を長う絶録膜と、前記導電部の失々がメ モリセルの出力と接続されているメモリとを有 し、前記メモリの失々のメモリセルに面像信号 を送り込むことにより前記絶録膜上に潜像画像 を形成することを幹敬とする帯像形成装置。

(2) 特許請求の範囲(1)において、前記者像形成装置は原稿からデジタル面像を読出す為のデジタル面像を読出す為のデジタル面像能出装置を有する。

3.発明の詳細な説明

本発明は画像信号に応答した機像を形成する為の 像形成装置に関するものである。

従来広く用いられている記録装置における潜像
CdS
形成装置は *** サモレン等の感光材上に情報先
を照射することによりアナログ的形成するか、あ
るいはデジタル記録装置と称されるものにしても、

上記の如き感光材より成る感光ドラム上をレーザービームにより走査し、このレーザービームを画像信号により変調することにより行つているものである。

この為、光路長補正光学系、高圧帯電器、電光 装筒、感光ドラム等が必要であり、感光ドラムへ の帯電、無光ブロセスを必要としていた。

配録装置においては、(1)小型軽量化、(2)配録速度の向上、(3)画像安定性の向上、(4)耐久性の向上が選まれていたが、(1)に対しては従来の装置では光路長補正光学系、帯電器が必要であり小型軽量化に限度が有つた。又、(2)については感光ドラムの特性の為やはり限度があり、(3)については感光には出難を受力を発生する場には困難を受けるようには関策を受ける場合を発展を提供するものである。

以下本発明をその一実施例について図面ととも

に説明する。

従来より知られているスタテイツク、ランダム、アクセスメモリは例えばm×n(行×列)のメモリセルをマトリックス状に配列したメモリより成り、行及び列のアドレスを指示して放指示したアドレスに情報の書込みを行ない又は読出しを行うことが出来るものである。

第1回はかかるメモリセルの回路構成を示すものであり、回に示す如くトランジスタQ1~Q6を接続して成るものであり、OTがセルの出力端を構成している。

第2図は第1図の一部を抜き書きしたものであるが、セルの出力端OTにコンデンサC1を接続すると、数コンデンサC1の一端caの電位は出力端OTとほぼ同等なものとなるものである。(但し、コンデンサC1には初期状態として充電されていないものとする)

そこで第3図に示す如く、半導体で形成した前 記メモリセルMCにおけるトランジスタQ1のド レイン電振Q1Dに例えば金属箔の如き導電部11

のである。

第5回はドラム状に形成した潜像形成装置51 を用いて形成した複写装置(配母装置)を示するのであり、原稿台52上に載置した原稿53をランプ54によりまり照射し、原稿53より反射した光を多数の光電変換要素を直線上に配列した、例えばCCDの如き、画像読取センサ55により読取る。

かかるランプ54、センサ55は基台56上に 固定されているので、かかる基台56を矢印F方 向に移動することにより原稿53上の情報を全て 読取ることが出来るものである。

かかるセンサ55による説取りは説取り制御回 路57の制御のもとに行なわれ、説取られた画像 情報は一旦メモリ58に格納される。そしてイン メーフエース59を介してメモリ58に格納した 画像情報を潜 形成装置51に 込むものである。

この形成装置 5 1 は前配絶録 層 1 2 が表示する 如くドラム状に形成して成るものであり、矢印 f 方向に定速回転しており、形成された帯像は現 を電気的に接続し、その上をマイラー等の絶縁物より成る絶縁層12で覆うと、回路的には第5四に示したものと等価なものが形成され、絶縁層12の表面には出力端0Tとほぼ同等の電位が現われる。なお第3回においてP8はP型シリコン、8Gはシリコンゲート、GPはガラス保護膜である。

従つて、導電部11を第4図Aに示す如くく互に 所能した状態で行と列(m×n)に配列し、その 上を絶縁層12で優い、夫々の導電部11を対応 するメモリセルの出力増のTに接続すると(形成)で でメモリセルもm×n個存在する。機像は第4位 では、一次である。その形成した準電の Bに示す如く絶縁基板13上に形成した準電部11、 及び後形成した絶縁層12な入出力と全く同じに を形成したが出来る。 の半導体RAMへのデータの入出力と全く同じに 行うとが出来る。

又、本発明による潜像形成装置は平板上に形成 してもよいし、又、ドラム状に形成してもよいも

器60によりトナーを付着して顕像化し、このトナー像を転写部62において配録紙61上に転写する。トナー像が転写された記録紙61は搬送部63により矢印TF方向に搬送され、広力又は無等による定着部64により定着される。

そして、潜像形成装置 5 1 上に付着している残余のトナーはクリーナ 6 5 にてクリーニングされるものである。上記実施例においてはトナー像を記録紙に転写する例を説明したが、かかる方式に限定されるものではなく、潜像を記録紙に転写してもよいものである。

本発明による潜像形成装置によるならば、帯電器、光路補正光学系等を必ずしも必要とせず、高 Eトランス等も非常に小さくてすむものである。

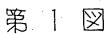
又、データ転送は高速と出来、表面電位を撃に するのも容 であるのでトナー等を離れやすくす ることも出来る。更には、 むら、ゴースト等 も出来にくく、絶縁膜表面以外においては劣化し にくい。等の特徴を有するものである。

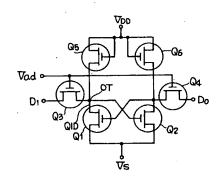
4. 図面の簡単な説明

第1図はメモリセルの回路図、第2図は本発明の原理を説明する回路図、第3図は本発明による 潜像形成装置の要部断面図、第4図ABは潜像形 成装置の要部上面図及び断面図、第5図は本発明 による潜像形成装置を用いて形成した複写装置を 示す一部断面図である。

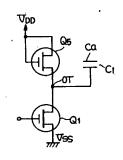
ことで11は導電部、12は絶録層、MCはメモリセル、55はセンサ、58はメモリ、51は 着像形成装置である。

> 特許出顧人 キャノン株式会社 ご次外代理人 丸島 義 一切記録 経済

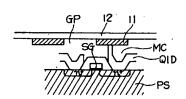




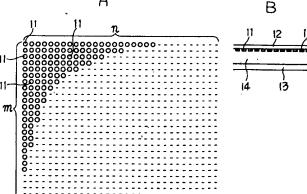
第 2 図



第3図



第 4 図 A



-409-

09/21/2003, EAST Version: 1.04.0000

第 5 図

